

走査型電子顕微鏡

1. 概要

材料の表面構造を観察するための装置である。

2. 特性

日本電子社製 JSM-5800 ; エネルギー
分散形 X 線分析装置付き
最高加速電圧 : 30kV
分解能 : 3.5 nm



3. 設置場所

研究棟ホットラボ (放射線管理区域内)

図 1. 走査型電子顕微鏡

4. 提出書類

実験計画に使用の旨を記載、管理区域立入願

5. 装置担当者

徐虬(2417)

6. その他

込み合うことがあるので、ご希望の日程で利用できないことがある。